PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-146402

(43)Date of publication of application: 07.06.1996

(51)Int.Cl.

G02F 1/1335

(21)Application number: 06-314146

(71)Applicant : SONY CORP

(22)Date of filing:

24.11.1994

(72)Inventor: KADOTA HISASHI

NAKAMURA SHINJI URAZONO TAKENOBU

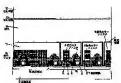
INOUE YUKO KUNII MASABUMI

(54) COLOR DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve the reliability and workability of a light shielding mask formed in the peripheral region of an on-chip color filter structure.

CONSTITUTION: This color display device has constitution holding liquid crystals 14 between a driving substrate 0 and a counter substrate 12. On the driving substrate 0, a display region 16 where electrodes 1 and pixels having thin-film transistors for driving these electrodes are arranged in a matrix form and a peripheral region 15 endosing the display region are formed. This driving substrate 0 has colored films formed across the display region 16 and the peripheral region 15. The colored films arranged in the display region 16 constitute color filters 8, 9, 10 selectively colored red, green and blue in pixel units. The colored films arranged in the peripheral region 15 constitute the light shielding mask 8 aby absorbing at least a part of incident light.



(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開平8-146402

(43)公開日 平成8年(1996)6月7日

(51) Int.Cl.4 識別記号 庁内整理署号 FΙ 技術表示循所 G02F 1/1335 505

審査請求 未請求 請求項の数6 FD (全 9 頁)

(21)出願番号	特顯平6-314146	(71) 出願人・000002185
		ソニー株式会社
(22)出顧日	平成6年(1994)11月24日	東京都品川区北品川6丁目7番35号
		(72)発明者 門田 久志
		東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
		一株式会社内
		(72)発明者 中村 真治
		東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ 一株式会社内
		(72)発明者 浦屋 丈厖
		東京都島川区北島川6丁目7番35号 ソニ 一株式会社内
		(74)代理人 弁理士 鈴木 晴敏
		最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 カラー表示装置

(57) [事約]

ク8 mを構成する。

辺領域に形成される遮光マスクの信頼性及び加工性を改 善する. 【構成】 カラー表示装置は駆動基板Oと対向基板12 の間に液晶14を保持した構成を有する、駆動基板0に は、画素電極1及びこれを駆動する薄膜トランジスタを 値えた国素がマトリクス状に配列した表示領域16と、 これを囲む周辺領域16とが形成されている。この駆動 基板 ○は表示領域 1 6 及び周辺領域 1 5 に渡って形成さ れた着色膜を有する。表示領域16に配置した着色膜は 画素単位で選択的に赤、縁及び青に着色されたカラーフ

ィルタ8, 9, 10を構成する。周辺領域15に配置し た着色膜は入射光の少なくとも一部を吸収して遮光マス

【目的】 オンチップカラーフィルタ構造において、周

[特許請求の範囲]

【請求項1】 س事電報及びこれを駆動するスイッチン 労業予度個えた服素がマトリクス状に配列した表示領域 と、れた他形成列線域とが終えされた駆動を整と、対 向電振を有し該駆動基板に所定の関隊を介して接合した 対向基度と、該和限に保持された電気光学物質とを有す カカラー表示整定であって、

前記駆動基板は該表示領域及び周辺領域に渡って形成された着色膜を有し、

該表示領域に配置した着色談は画素単位で選択的に赤、 縁及び常に着色されたカラーフィルタを構成し、

該周辺領域に配置した着色膜は入射光の少なくとも一部 を吸収して遮光マスクを構成する事を特徴とするカラー 表示装置。

【請求項2】 前記鑑光マスクは、青に着色した単層構造の着色膜である事を特徴とする請求項1記載のカラー 表示装置。

【請求項3】 前記遮光マスクは、赤と緑、緑と青又は 育と赤に着色した二層構造の着色膜である事を特徴とす る請求項1記載のカラー表示装置。

【請求項4】 前記遮光マスクは、赤、縁及び青に各々 着色した三層構造の着色膜である事を特徴とする請求項 1 記載のカラー表示装置。

【請求項6】 前記進光マスクを構成する着色版は該契 勤務板と該対向基板の間に介在し両各板の間隙寸法を制 脚する事を特徴とする前珠項11記載のカラー表示装置。 【請求項6】 前記電気光学的質は液晶である事を特数 とする情故項11記載のカラー表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【層末上の利用分別 本発明はカラー表示値度に関する。より終しくは、国常電缆を駆動するスイッチング表 予が続された配動表観がにカラーフィルタを最大が 達を有するアクティブマトリクス型のカラー表示影響に 関する。さらに移しくは、中央の表示領域を他む削辺領域の近光情違に関する。

[0002]

 いる。この配線電機らは信号ラインの一部を構成する。 配線電振6は第2隙間絶縁膜5により被覆されている。 この第2層間絶縁膜6の上には薄膜トランジスタの遮光 を兼ねた金属膜7が形成されており、第2層間絶縁膜5 及び第1層間絶縁膜4に開口したコンタクトホールを介 してTFTのドレイン領域Dに接続している。かかる構 成を有するTFTは平坦化膜11により接覆されてい る。この平坦化膜11の上に前迹した画素電優1がパタ ニング形成されており、金属膜7を介してドレイン領域 Dに接続している。画素電極1とこれを駆動する薄膜ト ランジスタとの組で画素が構成され、ガラス萎板Oの上 にマトリクス状に配列している。 無数の画素を含む部分 が表示領域16になる。一方、これを囲む周辺領域15 にも駆動回路等が集積形成されており、同じく薄膜トラ ンジスタ等を含んでいる。以下、この様な構成を有する ガラス基板Oを駆動基板と呼ぶ事にする。

【〇〇〇3】この題為条板のに対し形定の関係を介して 対向表板12 が振移している。両者板の開始には混高1 が影片されている。対向表板12の円度には認動を 板の側の各面層に接合して、背色カラーフィルタ8。 緑 あカラーフィルタ9 、赤色カラーフィルタ1のがセグメ ント板に形成されている。又、悪粒条板00周辺板位1 になることでスフランが形成されている。このである地でスフランが形成されている。このカラーフィルタ8。9、10と送力で スフランは半場化脱21で板度され、その表面に対向電 排13 が形成されている。

[0004]

[発明が解決しようとする課題] 図8に示した従来構造 では対向基板12側にカラーフィルタ8、9、10及び 遮光マスク20が形成されている。この構造では、駆動 基板O側に形成された回素電極1と対向基板12側に形 成されたカラーフィルタ8、9、10との精密なアライ メントが必要になる。そこで、近年駆動差板O側にカラ ーフィルタを集積形成した、所謂オンチップカラーフィ ルタ講像が開示されており、例えば特開平2-5421 75号公報、特開平3-237432号公報、特開平3 -72322号公報、特期平3-119829号公報、 特閒平4-253028号公報、特開平2-15332 5号公報、特酬平5-5874号公報等に開示されてい る。駆動基板側にカラーフィルタを設けたオンチップカ ラーフィルタ構造は、対向基板側にカラーフィルタを形 成した構造に比べ種々の利点を有している。例えば、カ ラーフィルタが画素電極と重なっている為両者の間に視 差が生ぜず、画素部の開口率を大きくとれる。又、画素 電極とカラーフィルタのアライメント誤差が殆どなくな るので、商素部が微細化しても高閉口率を維持できる。 しかしながら、駆動基板と対向基板との間で完全にアラ イメントを不要とする為には、カラーフィルタのみなら ず周辺領域の達光マスクも駆動基板側に形成する必要が ある。一般に遮光マスクは金属膜又は黒色顔料を含有し た有機振で構成されている。しかしなから金票様を用い た場合。下層に位置する周辺更動回路の配換電艇と向 近期格域即の施修性が大くなり無情性の点で起動が検 る。又、有機様を用いた場合報勤基板の製造工程数が増 加するという課題がある。 [0005]

【課題を解決するための手段】上述した従来の技術の課 題を解決する為以下の手段を請じた。即ち、本発明にか かるカラー表示装置は基本的な構成として駆動基板と対 向基板と両者の間隙に保持された電気光学物質(例えば 液晶)とを有している。駆動基板は表示領域とこれを囲 む周辺領域とに分かれている。表示領域は菌素電極及び これを駆動するスイッチング素子を備えた膨素がマトリ クス状に配列している。一方周辺領域には例えばスイッ チング素子を駆動する周辺回路が集積形成されている。 一方対向基板は対向電視を有し該駆動基板に所定の間隙 を介して接合している。特徴事項として、前記駆動基板 は眩表示領域及び周辺領域に渡って形成された着色膜を 有する。接表示領域に配置した着色膜は画素単位で選択 的に赤、緑及び背に着色されたカラーフィルタを構成す る。これに対し、該周辺領域に配置した着色膜は入射光 の少なくとも一部を吸収して遮光マスクを構成する。例 えば、前記遮光マスクは青に着色した単層構造の着色膜 である。あるいは、前記遮光マスクは赤と緑、緑と青又 は青と赤に着色した二層構造の着色膜であっても良い。 さらには、前記遮光マスクは赤、緑及び青に各々着色し た三層構造の着色膜であっても良い。場合によっては、 前記遮光マスクを構成する着色膜は該駆動基板と該対向 **基板の間に介在して同基板の間隙寸法を制御する。** [0006]

(作用) 半条明によれば、同一帯に属する着色膜を表示 頻端放び回ば解心両単近って同時に形成している。 表示頻減明の着色限にカラーフォルタに直立され、現 頻端側の着色限は光光マスクに加工される。 挽音する と、カラーフォルタの形成時に、その一般又は全盤を 辺積板に上層す事により、工程数を増加させる字はく、 個類の面でし起来マスクを形成する本では、 のまります。 のまから、月の基板とのアライメントが不置となり、位 室をかせ続きを見込んだマージンをもあきかなくなり、位 変を力せ続きを見込んだマージンをもあきがない。カラー 元奏元衰変の高利田で私なり用途が化で多方である。 さらに、周辺単板に形成された遊水マスクを接続の時間 (イャップ) 利側に使用する事で、スペーサが不実にな、イ

[0007]

【実施例】以下、本発明にかかるカラー表示装置の好適 な実施例を採組に説明する。四1 (は前1 実施例の要部を 示す模式的な時面図である。四1 (において、0 はガラス 等の給縁材料からなる駆動基際、1 は恒素を構成する途 明な面素電極、2はTFTの活性層となる半導体薄膜、 3はゲート電極、4は第1層間絶縁膜、5は第2層間絶 **緑膜、6はTFTのソース領域に電気接続する信号ライ** ン側の配線電極、7は同じくTFTのドレイン領域に電 気接続する画素電極1側の金属膜、8は青色のカラーフ ィルタ、9は緑色のカラーフィルタ、10は赤色のカラ ーフィルタ、11は平坦化膜、12は対向基板、13は 透明導電膜からなる対向電極、14は電気光学物質とし て用いられる液晶である。なお、金属膜7はドレイン側 の配線電極であると共にTFTの遮光膜を兼ねている。 [0008] 駆動拳板の上でTFTを構成する半導体薄 膜として、例えば多結晶シリコン薄膜が形成され、この 半導体薄膜2上にゲート絶縁膜を介してゲート電極3が パタニング形成されている。かかる構成を有するTFT はPSG等からなる第1層間絶縁膜4により被覆されて いる。第1層間絶縁膜4の上にはソース領域に接続する 配換業機らがパタニング形成されている。この配線電極 6は同じくPSG等からなる第2層間絶縁膜5により被 **夜されている。この上には金属膜7、カラーフィルタ** 8、9、10、平坦化膜11、(T〇等の透明導電膜等 からなる画業業振1がこの順序で形成されている。ドレ イン領域側の全屋埋りは商売登福1と警告的に接続して いる。一方、対向電極13が全面に形成されたガラス等 からなる対向差板12は駆動差板0に対向して配置さ れ、両拳板0.12間に液晶14が保持されカラー表示 装置を構成する。

[0009]上述した駆動差板Oは囲素電極1、カラー フィルタ8、9、10等が集積形成された表示領域16 と、これを囲む周辺領域15とに区分されている。周辺 領域15には同じくTFTが形成されており、周辺駆動 回路を構成する。本発明の特徴事項として、駆動差板□ は表示領域16及び周辺領域15の両者に渡って同一層 に属する着色膜が形成されている。表示領域に配置した 着色膜は囲素単位で選択的に青、緑、赤に着色され、上 述したカラーフィルタ8、9、10を構成している。一 方、周辺領域15に配置した着色膜は入射光の少なくと も一部を吸収して遮光マスク8 a を構成する。本例では 遮光マスク8 a は青に着色した単層構造の着色膜であ り、青色カラーフィルタ8と同一層に属する。この選光 マスク8aは少なくとも入射光の青色成分を吸収し所望 の進光機能を奏する。外観的に見ると、表示領域16を 囲む様に背色に着色した周辺領域16が観察される事に

(001の1引き続き図1を発見して、本発明にかかる カラー素内装着の製造方法を詳細に説明する。天生、ガ フラー素内装着の製造方法を詳細に説明する。天生、ガ ラス等からなる観胎を仮のの上に半導体環接と(例入ば 多程品シリコン)を70~10のmの序かで成映する。 必要ならば、8 i + イオンを打ち込み非品質化した後、 600 位程度で加熱発度 (アニール) して大社能化す る。あるいは、エキシマレーザ先を飛起してアニールと 行なっても良い、この半導体薄膜では所定の形材にパタ ニングされる。この上に熱酸化法あるいはLPCVD法 等の手段を用いてゲート絶縁膜を10~100mの厚み で成蹊する。次いで、多結晶シリコンあるいはMoS i, WSi, Al, Ta, Mo/Ta, Mo, W. T i,Cr等の金属を成蹊し、パタニングしてゲート電極 3に加工する。なお、ゲート電極3として多結晶シリコ ンを用いた場合は低抵抗化を図る為、P等を熱拡散する 工程が入る事がある。この後、ゲート電極3をマスクと してイオンインブランテーションあるいはイオンドーピ ングにより不純物イオンを打ち込み、ソース領域及びド レイン領域を形成する。多結晶シリコンからなるゲート 構造を採用した場合、1000℃程度の熱アニールを加 え不純物の活性化を図る。 金属ゲート構造を採用した場 合、耐熱性の観点から低温アニール又はレーザアニール を加え不純物の活性化を図る。

[0011] 禁いて、PSG、NSG等を約600nmの 厚みで常圧CVD法により成膜し、第1層間絶縁膜4と する。これにソース領域に迷過するコンタクトホールを 開口する。次いで、AI等の導電性薄膜をスパッタ等に より400~600nmの厚みで成膜する。これを所定の 形状にパタニングし、配線電機6に加工する。この上 に、例えばPSG等を常圧CVD法により約400mmの 厚みで堆積し、第2層間絶縁膜5を形成する。この後、 TFTの性能を改善する為水素化工程を行なう、この水 素化工程では、例えば水素プラズマ中に駆動基板のを曝 露する。あるいは、P-SiNx 膜を堆積し、アニール して水素を半導体薄膜2に拡散させる。この水素化工程 後、画素電極との接続をとる為のコンタクトホールを第 2層間絶縁膜5及び第1層間絶縁膜4に開口する。この 上に、遮光性を有する金属膜7、例えばTi,Al,T i Nx , Mo, Cr, W又はこれらのシリサイドをスパ ッタ等の手段により50~1000m程度の厚みで成膜 し、所定の形状にパタニングする。

【0012】次に、駆動基係のの表示機能。6及2月辺 領域16に戻って青色の帯色膜を形成する。本例では背 色顔形を分配した有機感光性料からなるカラーレジスト を0.5~3.0μm程度の投算が世帯した。10者色カ ラーフィルタもを送貨的に形成する。同時に、周辺積域 フラース・ルタもを送貨的に形成する。同時に、周辺積域 する、次に、接色が上りが出て、フタリカを形成 する、次に、特色が上りが出て、対象に対して、対象に フラーンジストを途中し、両線に再火、現象、規度を行 なって特色カラーノルタのを設定が形成する。つち に、声色原料を分配した有機を光材からなるカラーレ ジストを同様に塗中し、算形、限像、規度を行 なって新色カラーブルタを設定が形成する。であ もカラーフィルタ10を選択的に影成する。なお、これ らカラーフィルタ10を選択的に影成する。なお、これ らカラーフィルタ10を選択的に影成する。なお、これ らカラーフィルタ10を選択的に影成する。なお、これ らカラーフィルタ10を選択的に影成する。なお、これ らカラーフィルタ10を選択的に影成する。なお、これ らカラーフィルタ10を選択的に影成する。なお、これ のパミニング形成形に行るでもなり

【0013】カラーフィルタ8、9、10及び遮光マス

2 8 aの上に、有機会別材料からなる単位性は11をス とソコートし、1 0 ~3、0 μ m 程度の原序で達きす る。の有機強例材料としてはアクリル制能やボリイミ ド間間を用いる事ができる。この工程で、駆動を覆の上 の凹凸が平型化され、凝固を同性に使れる振性等が 持られる。同時に、着他操作に含まれる不ぜめが深高! 4に監獄する事を防止できる。この後、平坦北峡11に コンタウトボールを横口する。決いで、例えば17つの がらなる途間等電域を50~200mの浮かでスポッを側 に加工する。以上で図1元所した影動を限つの無害構 近が完成する。この後、配例を整常しラビング処理 鉄、形定の原態を介にプロ標を整常しラビング処理 ・ 所定の原態を介にプロ標を整常しラビング処理 ・ 所定の原態を介にプロ標を整常しラビングの理 ・ 原定の原態を介にプロ標を20では、20では ・ 下記の原態を介にプロ標を20では、20では ・ アクティブマトリクス层の フー・表示を感が異する。

【0014】図2は、本発明にかかるカラー表示装置の 第2事権例を示す様式的な部分所而図である。基本的な 構成は図1に示した第1実施例と同様であり、対応する 部分には対応する参照番号を付して理解を容易にしてい る。異なる点は周辺領域15に形成された遮光マスクの 構造にある。第1 実施例では遮光マスクが背に着色した 単層構造である。これに対し、第2実施例では遮光マス クは縁と肯に着色した二層構造となっている。青色の第 1層8gは青色カラーフィルタ8と同一層であり、緑色 の第2度9点は緑色カラーフィルタ9と同一度である。 なお、本実施例では緑と青の組み合わせを用いている が、これに限られるものではなく赤と縁あるいは青と赤 の組み合わせを用いても良い。この様にすれば、所望の 色調に着色した周辺領域15の遮光マスクが得られる。 【0015】図3は、本発明にかかるカラー表示装置の 第3実施例を示す模式的な部分断面図である。 基本的に は図1に示した第1実施例と同様であり、対応する部分 には対応する参照督号を付して理解を容易にしている。 異なる点は、遮光マスクの構造にある。本実施例では駆 動基板〇の周辺領域に形成された遮光マスクが青、緑、 赤に各々着色した三層構造となっている。青色の第1層 8ヵは青色カラーフィルタ8と同一層であり、緑色の第 2度9点は緑色カラーフィルタ9と同一層であり、赤色 の第3層10gは赤色カラーフィルタ10と同一層であ る。この様に三色の着色膜を重ねて進光マスクを構成す ると、完全なブラックマスクを周辺領域15に形成でき

【0016】図4は、本海肌にからカラー表示を集の 第4実践例を示す表式のなが対面回である。基本的に は関いに示した第1実践例と同様であり、対応する影か に対抗する参照者等を付して理解を容例についる。 契なる点は丁ドロシレン分間を関連点にある。本実施 例では、ソース領域例と同様にドレイン領域側にも起源 電影のが第1層間を持续するした形成されている。この 配質機管は「解する原始を持续するした形成されている。この 7を介して画素電極1と電気的に接続している。配線電 据6と 国素電極1の間に介在するこの金属膜はパリヤフ ィルムとして機能し、両電極6.1間の電気的な接触を 良好なものとしている。

【〇〇17】図6は、本発明にかかるカラー表示装置の 第5実施例を示す模式的な部分断面図である。基本的に は図1に示した第1実施例と同様であり、対応する部分 には対応する参照番号を付して理解を容易にしている。 異なる点は、第1実施例がトップゲート型のTFTを採 用したのに対し、本実施例はボトムゲート型のTFTを 画素電極駆動用のスイッチング素子に用いている事であ る。この構造を作成する場合には以下の工程を行なう。 先ず、基板O上に多結晶シリコンあるいはMoSi、W Si, Al, Ta, Mo/Ta, Mo, W, Ti, Cr 等の金属を成績し、所定の形状にパタニングしてゲート 電極3に加工する。このゲート電極形成後、SiO2。 S I Ox Ny 等をスパッタ法又はプラズマCVD法等に より約100~200nmの厚みで成膜し、ゲート絶縁膜 とする。場合によっては、金属ゲート電極3の陽極酸化 膜をゲート絶縁膜に用いても良い。あるいは、陽極酸化 膜とSiO2 、SiOx Ny 等を重ねてゲート絶縁膜に しても良い。続いて多結晶シリコン又は非晶質シリコン 等をスパッタ法、プラズマCVD法等により約30~8 Onmの厚みで成膜し、活性層となる半導体薄膜2を設け る。必要ならば、エキシマレーザ等を照射し結晶化させ る。プラズマCVD法を用いる場合には、ゲート絶縁膜 と半導体薄膜2を連続的に成膜できる。半導体薄膜2を 形成した後、SIO2 を成膜し所定の形状にパタニング してエッチングストッパとする。これをマスクとしてイ オンドーピング又はイオンインブランテーションにより 不純物を半導体薄膜2に打ち込みソース/ドレイン領域 を形成する。イオン打ち込みに代え、ブラズマCVDを 用いたドープト非晶質シリコン等を用い不純物拡散を行 なっても良い。この後常圧CVD法等により第1層間絶 縁様4を形成する。さらにコンタクトホールを閉□した 後、MoSi, WSi, Al, Te, Mo/Ta, M o, W, Ti, Cr等の金属蹼を形成し、所定の形状に パタニングして配線電極6に加工する。次いで、常圧C VD法等により第2層間絶縁膜5を形成する。この上に カラーフィルタ8、9、10を形成する。同時に、周辺 領域15にも遅光マスク8 a を形成する。この方法は第 1実施例と同様である。さらに、カラーフィルタや変光 マスクを被覆する様に平坦化験11を成験する。この上 に画業電缆1をパタニング形成すれば良い。

[0018] 図6は、本条例にかかるカラー表帯雑量の 名 6 実施列係示す機式的な部分部面図である。 基本的に は図3 に示した第3 実施例と同様であり、対対なる部分 には対応する参加金号を付して理解を容易にしている。 第3 実施例と同様に、用辺線域16 に形成された遊光マ スクは赤、縁及ひ背に各々着色した温滞構造となってい る。この避光マスクは駆動巻板Oと対向基板 1 2 の間に 介在し、両基板の間隙寸法を射御している。これによ り、間隙削御の為のスペーサを別途設ける必要がなくな

【〇〇19】図7は、本発明にかかるカラー表示装置の 第 7英間線を示す転送的な過少期回回である。本本的に に図りに対したあままに触えに関する。 のでは対してきまり、発布する形か に対してきまり、発布する形が に対してきまり、発布する形式を 実現なる点は、表示機能もであれている。 実現なる点は、表示機能もであれている。 表現すに代え、三層の着色版で下下下を地質する差光模 を構成している字である。の関係で、当度を担しは 数下下のチレイン側域につ気は発している。例えば、 青色カラーフィルタのの上に発色帯の上が色形すらした が急センパタニングを成されており、第7で上下下を をしている。例解に、発色カラーフィルタのの下には常 色層の上がパタニングされ、同じく前とカラーフィルタ のの上には赤色層 10 bがパタニングされている。これ らにより、その値下に位置する下下の進光技が形成で きる。

[0020]

(1990分類) 以上説明した様に、本発明によれば、カ ラーフィルタの形成時にその一部文は全計を周辺地域に 採すまにより、工程を参加させるなく、復残性の でもの種の口い速やフスクが優勤を低の液収壊化に形成 できる。速やマスクを軽動を様に上が成まするから、分 両者原とのアライメントが不等にない血管からせが終き 検収するマージンをとる必要がない事から、その分響の 前口軍を向上できる。これにより、カラー最小疾患のが 前口軍により搭送途車化に大きな効果が終られる。さら に、原辺線似に対する。たれたより、カラー最小疾患のが なった。原辺線似に残られた、カラースルをと同意の必然 マスクをギャップ制御に使用する事によって、スペーサ が不事になる。

[図面の簡単な説明]

- 【図1】本発明にかかるカラー表示装置の第1実施例を 示す範圍図である。
- [図2] 同じく第2実施例を示す断面図である。
- 【図3】同じく第3実施例を示す断面図である。
- 【図4】同じく第4実施例を示す断面図である。
- 【図6】同じく第6実施例を示す断面図である。
- 【図6】同じく第6実施例を示す断面図である。
 【図7】同じく第7実施例を示す断面図である。
- [図8] 従来のカラー表示装置の一例を示す断面図であ

[符号の説明]

- O 駆動基板
- 1 画素電極
- 半導体薄膜
 ゲート電極
- 4 第1層間絶縁膜
- 5 第2層間絶縁膜

```
    6
    配体管恒
    12
    対角基度

    7
    金属限
    13
    対向管明

    8
    市色カラーフィルタ
    14
    溶晶

    9
    緑色カラーフィルタ
    15
    周辺領域

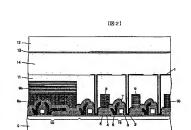
    1
    平均に限
    8 a
    素地マスター

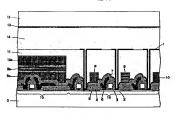
    1
    平均に限
    8 a
    素地マスター
```

O STREET

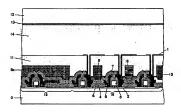
OFFICE OFFI

[図1]

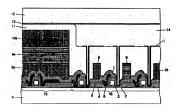




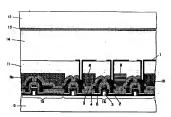
[图4]



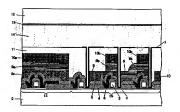
[2]6]



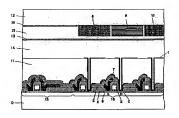




[2]7]



[28]



フロントページの続き

(72)発明者 井上 祐子 東京都品川区北品川 6 丁目 7 曾35 号 ソニ 一株式会社内 (72)発明者 国井 正文 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ 一株式会社内